マイクロチャンネルを利用した天然ガス水蒸気改質器向け 構造触媒の開発

Development of a Structured Catalyst for Microchannel Natural-Gas Steam Reformers

鎌	田	博	之	技術開発本部総合開発センター化学システム開発部 主幹 博士(工学)	
吉野	谷	拓	哉	技術開発本部総合開発センター化学システム開発部	
橋	本	卓	也	技術開発本部総合開発センター化学システム開発部	
濱	田	行	貴	技術開発本部総合開発センター化学システム開発部 部長	
矢	野	明	久	資源・エネルギー・環境事業領域プロセスプラント SBU プロジェクト企画部	課長

マイクロチャンネルの効果を利用した小型,高効率な天然ガスの水蒸気改質器に適用可能な低圧損,高性能な構造触媒を開発した.開発した Rh構造触媒を用いることで,従来型の改質器に比べて高い空間速度 30 000 h⁻¹ においても,非常に小さな圧力損失(<15 kPa)でメタンの水蒸気改質が可能である.約1 000 hの連続試験の結果,触媒は化学的,物理的ともに安定であることが確認された.ダムケラー数を計算した結果,開発した触媒を用いた水蒸気改質器では,反応器全体にわたりガス中の物質拡散を促進でき,触媒を有効に活用できる.

A high-performance structured Rh catalyst with an applicable low-pressure drop was developed for use with compact highefficiency microchannel natural-gas steam reformers. When this structured Rh catalyst is used, it is possible to steam-reform methane with a very low-pressure drop (< 15 kPa) even at a higher space velocity ($30\ 000\ h^{-1}$) than that used with conventional reformers. The catalyst was confirmed to be chemically and physically stable throughout the course of a continuous test that was conducted for approximately 1 000 h. The Damkohler number (*Da*) was calculated to predict the performance characteristics that would be obtained in commercial steam reformers. It was found that the catalyst could be operated without a gas diffusion limitation across the entire reactor.

1. 緒 言

天然ガスを改質して製造される水素や一酸化炭素を主成 分とする合成ガスは、メタノールやアンモニア、オキソア ルコールなどさまざまな化学物質の原料として広く利用さ れる^{(1),(2)}.近年では、世界的にメタノールやアンモニ アなどの需要が増加していることから、今後、合成ガス製 造設備についても新設や増設の計画が増加すると予想され ている.

一方で、シェールガスなど安価なガスを利用した化学プ ラントやシェールオイルを原料とした中小規模の石油化学 プラントの新増設の機運も北米を中心に高まっており、比 較的小型の合成ガス製造設備にも注目が集まっている.ま た、天然ガス採掘時の随伴ガスであるフレアガスに対する 規制も強まりつつあり⁽³⁾、小規模でも経済的に随伴ガス を処理できる水蒸気改質設備のニーズもいっそう高まって いる.

天然ガスの水蒸気改質反応は,主成分であるメタンを用いて以下の(1)式で示される.触媒には一般に Ni(ニッケル)系の触媒が使用されるが, Ni のほかにも Pt(白

金)をはじめとする白金族元素も反応に活性を示す(4).

 $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$, $\Delta H^0 = 206.15 \text{ kJ/mol}$

メタンの水蒸気改質は吸熱反応であるため、反応の進行 には反応熱を外部から供給する必要がある.一般的な水蒸 気改質器は、多管式のチューブ型反応管である.直径が 100~200 mm、長さが 10~13 m のチューブを縦に配 置するため、設備にはチューブ長さ以上の高さが必要とな る.また、反応に必要な反応熱は、反応管の周囲に設置さ れたバーナによる加熱によって供給されるため、設備を保 護するための耐火材の設置などが必要であり、設備のサイ ズを大きくする要因となっている.

一方,近年では、微小流路を反応場に利用したマイクロ チャンネル型のリアクターによって、反応器の小型化や制 御性を格段に向上させる技術が注目を集めている⁽⁵⁾.マ イクロチャンネルとは流路幅が数十 μm ~数 mm の微小 な反応流路であり、これを利用した反応器では内部を流れ る流体は一般に層流状態にある.固体触媒を利用する反応 を考えると、反応は流体と接触する触媒表面で進むことか ら、反応器内部の流路に高い表面積が得られることが望ま しい.反応が進行する流路の特性長さを L としたとき, 表面積は L^2 ,体積は L^3 となることから,単位体積当た りの表面積は L^{-1} で表される.特性長さ 1 m を基準とす ると,単位体積当たりの表面積は,特性長さが 1 μ m の ときに 10⁶, 1 mm においても 10³ という高い値が得られ る.すなわち,流路の微小化を図ることで,同じ反応器体 積においても触媒反応に必要な高い内部表面積を得ること が可能である.言い換えると,反応に必要な表面積をより 小さなサイズの反応器で得ることができるため,反応器の 大幅な小型化が可能である.

当社では、このようなマイクロチャンネルによる効果を 利用して、天然ガスの水蒸気改質による合成ガス製造プロ セスのほか、石油化学向けの各種化成品合成プロセスにも 適用できるコンパクトリアクターの開発を進めている⁽⁶⁾. コンパクトリアクターでは、微小流路内に設置、取り外し が可能な耐熱金属箔で形成された部材表面に多孔質触媒を 均一にコーティングした構造触媒を用いることで、触媒反 応と物質、熱の拡散を促進することが可能である.

本稿では、水蒸気改質反応向けに開発した構造触媒の性 能および耐久性について報告する。併せて、開発した構造 触媒を実際の改質器に適用した際の触媒特性についても述 べる。

2. 試験方法

触媒性能は、当社で開発した構造触媒を用いて評価した。まず、触媒組成を粉末状の触媒サンプルを用いた活性 試験によって決定した。特に、活性金属の種類、担持方法、担持量および担体の種類に着目して最適な触媒組成を 決定した。検討の結果、活性金属としては Rh(ロジウム)が望ましいことが確認されたので、その後、抽出さ れた最適組成を有する触媒粉末を金属箔上にコーティング した構造触媒を試作し、初期性能および長期安定性を評価 した。

触媒性能は,調製した粉末状の Rh 触媒および触媒粉 末を金属箔上にコーティングした構造触媒の両方について 評価した. 第1表に触媒性能試験条件を示す.粉末状の 触媒は,内径約4mmの石英ガラス管中に充填して評価 を行った.一方で,構造触媒は,金属箔上にコーティング したサンプルを,開口部が4×10mmの矩形型の流路に 挿入して評価を行った.

粉末状触媒,構造触媒ともに,触媒層前後に熱電対を挿 入して温度を測定した.触媒層出口のガスをサンプリング

第1表 触媒性能試験条件 Table 1 Reaction conditions for the catalyst performance test

			• •		
項	目	単 位	粉末状触媒	構造触媒	
温	度	°C	800	$500 \sim 800$	
圧	力	_	大気圧	大気圧	
原	料		CH ₄	CH ₄	
S/0	C *1	-	3.0	3.0	
	F^{*2}	g·s/mol	$320 \sim 960$	-	
空間速度	£(SV)*3	h^{-1}	_	$15\ 000 \sim 45\ 000$	

(注) *1:水蒸気モル流速/カーボンモル流速
 *2:触媒の重さ/原料のガス流量

*3:原料流量(Nm³/h)/反応器容積(m³)

し、余分な水分を除去した後、ガスクロマトグラフィーで H₂、CO、CO₂、CH₄ および分析用に微量添加している N₂ の濃度を分析した.メタン(CH₄)改質率(CH₄ conversion) は次に示す(2)式で定義した.

 $CH_4 \text{ conversion} = [F_{CH_4}{}^{in} - F_{CH_4}{}^{out}] / F_{CH_4}{}^{in} \times 100$

..... (2)

ここで F_{CH_4} ⁱⁿ および F_{CH_4} ^{out} は触媒層入口および出口の メタンのモル流量を示す.

触媒をコーティングした構造触媒について,界面の状態 を SEM (Scanning Electron Microscope)で観察した.ま た,コーティングした触媒層と金属箔の密着性を評価する ために次のような密着性確認試験を行った.石油エーテル 中に構造触媒のサンプルを浸せきさせた状態で超音波振動 による処理(0.5h)を行い,その後,サンプルをエーテル 中から取り出し,乾燥させてから質量測定を行った.密着 率は,超音波による処理前後のサンプルの質量変化から評 価した.

3. 結 果

3.1 触媒活性評価

第1図に, 粉末状触媒の CH₄ 改質率と *W*/*F*(*W*:触 媒の重さ, *F*:原料のガス流量)の関係を示す. 触媒は, 活性金属である Rh を異なる酸化物担体 A, B, C に 1 wt%担持したものである. すべてのサンプルで *W*/*F* が 大きくなると改質率が上がる傾向にある. 最も活性の高い 担体 A においては, *W*/*F* = 600 において CH₄ 改質率 95%が得られた.

一方, 担体 B および C では, CH₄ 改質率はそれぞれ 66%, 60%であった. 担体の比表面積は, 担体 A, B, C の順にそれぞれ 130, 176, 72 m²/g である. 一般に, 担 体の比表面積が高い方が, 担持した Rh の分散度が向上 し, 高い触媒活性が期待される. しかし, 本結果では改質 率と担体の比表面積には相関がないため, 本触媒の活性は





担持した Rh の分散度でなく,担体による化学的な作用 が影響していることが推察される. CH₄ 水蒸気改質反応 は,以下に示す(3)~(5)式のように,吸着したメタン 種と触媒表面で活性化された水酸化物(OH)基によって 進行する⁽⁷⁾.

$CH_4 + * \rightarrow CH_x - * + (4-x)/2$	2H ₂	(3)
$H_2O + * \rightarrow OH - * + 1/2H_2$		(4)

 $CH_{x^{-*}} + OH^{-*} \rightarrow CO + (x+1)/2H_2 + 2*$ (5)

ここで、* は触媒表面の活性点を示す、すなわち、触媒 の活性点に CH₄ が吸着し活性化され、その後、別の活性 点に吸着し活性化された OH 基との間で反応が進行する. しばしば水蒸気の活性化は、CH₄ の吸着点とは異なり担 体表面で進む⁽⁷⁾と考えられることから、担体 A, B, C では水蒸気の活性化に差異があると考えられる、すなわ ち、担体 A 表面では担体 B, C に比べて容易に OH 基の 活性化が進むものと推察される、以上の結果から、水蒸気 活性化に最も高い活性を示す担体 A と Rh の組み合わせ によって、最も高いメタン改質性能を達成できることが分 かった.

3.2 Rh 構造触媒の性能評価

水蒸気改質反応において触媒は最高で 800℃以上の高温 で使用され,またプラントの起動停止ごとに低温から高温 までの広い温度域にさらされる.触媒担体は酸化物をベー スにした材料を使用しているため熱膨張係数は,10⁻⁶ K⁻¹ のオーダである.一方で,基材とした金属箔の熱膨張係数 は、一般的には触媒で使用される酸化物よりも大きく、 10⁻⁵ K⁻¹ 程度の値を示す.そのためプラントの起動停止や 運転中に、触媒と金属箔界面に発生する熱ストレスによっ てコーティングした触媒層が剥離しないような強固な界面 構造が必要である.

第2図に、開発した Rh 構造触媒における金属箔と多 孔質触媒層の界面の SEM 画像を示す.金属箔の表面に多 孔質な触媒層が形成されていることが分かる.また、金属 箔と多孔質触媒層の間には、触媒層の密着性を向上させる ためのバッファ層が形成されている.触媒の密着性を評価 した結果、超音波による激しい振動にもかかわらず 98% 以上という高い密着性が確認された.金属箔、触媒層両方 に親和性の高いバッファ層によって異なる熱膨張係数を示 す異種物質同士の密着性が向上しているものと考えられ る.バッファ層を設けることで、プラントの起動停止によ る熱ストレスにも耐える界面構造を有する構造触媒を得る ことが可能である.

第3図に、Rh 構造触媒のCH₄ 改質率と空間速度(SV)の関係を示す。反応温度が高くなると平衡改質率の増加とともに、改質率は高くなる。一方、SV が高くなると改質率がやや低下する傾向にあるが、SV 30 000 h⁻¹ においてもほぼ平衡値に近い改質率が得られていることが分かる. SV 30 000 h⁻¹ における、圧力損失は 15 kPa 以下であり、高流速で原料ガスを供給していることを考えると非常に低い値であった。また、従来の多管式水蒸気改質プラントにおける運用SV が数千 h⁻¹ であることを考えると、構造触媒を用いた場合は非常に高いSV での運用が可能であるこ



- 第2図 開発した Rh 構造触媒における金属箔と多孔質触媒層の 界面の SEM 画像
- Fig. 2 SEM image of the interface between the porous catalyst layer and the metal foil in the Rh structured catalyst



第3図 Rh 構造触媒の CH₄ 改質率と空間速度 (SV)の関係 Fig. 3 Relationship between CH₄ conversion and space velocity (SV) at different temperatures

とを示唆している.以上の結果から,開発した Rh 構造 触媒は,高 SV,低圧損での運用が可能であり,本触媒を 用いることで,水蒸気改質器の大幅な小型化が可能である ことが確認された.

第4図に, Rh 構造触媒の寿命試験結果を示す. CH₄ 改質率は約1000hにわたり安定した値を示した. 従来の Ni 触媒の課題であった炭素析出やシンタリング⁽⁸⁾する ことなく反応条件下で安定であるほか,構造的にも剥離な どによる触媒の脱離などが起こっていないことが確認され た.

3.3 水蒸気改質器への適用

開発した Rh 構造触媒を実際の水蒸気改質器に適用した場合の特性について評価した。反応流路内でのメタン水蒸気改質反応は、触媒表面での反応速度および反応分子であるメタンの触媒表面への拡散速度によって支配される。 ダムケラー数 Da は、以下に示す(6)式で定義される無 次元数であり,触媒表面での反応速度と反応物質の拡散速度(ここではメタン)の比で表される.ダムケラー数が 1より小さければ物質の拡散は十分に早く,触媒表面での 反応が律速となる.他方,ダムケラー数が1より大きい ときは,物質拡散が表面反応よりも遅いため,反応分子の 拡散が改質反応の律速となる.

$$Da = \frac{r_{SMR}}{N_{CH_4}} \quad \dots \qquad (6)$$

ここで、 r_{SMR} は触媒表面での反応速度、 N_{CH_4} は気相中 でのメタンの拡散速度を示す.また、構造触媒の見かけ上 の反応速度式は、以下の(7)式で表されることが実験的 に確認されている.

ここで、P は各成分の分圧、 K_{eq} は水蒸気改質反応の平 衡定数、 P_t は全圧、R は気体定数、T は温度である.ま た、 α 、 β は、試験に使用した Rh 構造触媒に特有の値で ある.第2表に、ダムケラー数計算に使用した改質器反 応条件を示す、実際の改質器では、原料ガスは、低温で導 入された後、外部から供給された熱により徐々に温度が上 昇し、高温で改質されて改質器の系外へ放出される.ここ では改質器の入口温度を 490℃、出口温度を 850℃と仮定

第2表 ダムケラー数計算に使用した改質器反応条件 **Table 2** Reactor conditions for calculating the Damkohler number

Television conditions for calculating the Damitorier num							
項	目	単 位	改質器入口	改質器出口			
温	度	°C	490	850			
圧	力	MPa	1.9	1.9			
空間	速度(SV)*1	h^{-1}	30 000	30 000			

 $\cdot S/C$

・温

: 3.0

度 :800℃

100 80 CH₄ 改質率 (%) 60 40 20 0 1 000 0 200 400 600 800 経過時間 (h) 条 (注) 件

第 4 図 Rh 構造触媒の寿命試験結果 Fig. 4 Results of the life test conducted for the Rh structured catalyst



した. 改質器の入口と出口ではガス組成が異なるため,改 質器の入口条件および出口条件のそれぞれでダムケラー数 を計算した. また計算に当たっては,金属箔で形成された 構造触媒中でのガスの拡散距離を考慮に入れて計算した. 結果を**第5図**に示す. 改質器入口ではダムケラー数は 0.016 と小さく,ガス拡散が反応速度に比べて十分に速い ことが分かる.

一方で, 改質器出口では Da は 0.54 であり, 改質器入 口に比べると拡散の影響が大きくなっているものの, 物質 拡散は反応速度よりも速い結果となった. すなわち, 改質 器全体にわたり, 触媒表面での反応が律速となっており, 物質拡散が阻害されることなく高活性な構造触媒が十分に 利用されていることが分かった. 以上の結果から, 開発し た Rh 構造触媒を用いることで, 小型かつ低圧損で運用 が可能な水蒸気改質器を実現できる.

4. 結 言

マイクロチャンネルの効果を利用した天然ガスの水蒸気 改質器に適用可能な低圧損,高性能な構造触媒を開発し た.開発した Rh 構造触媒を用いることで,従来型の改 質器に比べて高い空間速度(*SV*)においても,非常に小さ な圧力損失でメタンの水蒸気改質が可能である.約 1000 hの連続試験の結果,触媒には化学的,物理的とも に安定であることが確認された.

実際の水蒸気改質器の運用に当てはめて、ダムケラー数 を計算した結果、開発した触媒を用いた水蒸気改質器で は、反応器全体にわたりガス中の物質拡散を促進でき、触 媒を有効に活用できることが分かった。

今後、本触媒を用いたコンパクトリアクター型の高効率

な水蒸気改質器の開発を進めるとともに,種々の化学合成 プロセスへの適用についても検討を行う.

— 謝 辞 —

本研究を進めるに当たり,京都大学大学院 前一廣教授 には多大なご助言,ご指導をいただきました.ここに記し て深く感謝の意を表します.

参考文献

- (1) J. Rostrup-Nielsen : Manufacture of hydrogen Catalysis Today Vol. 106 Issues 1-4 (2005. 10) pp. 293 - 296
- (2) J. Rostrup-Nielsen and L. J. Christiansen : Concepts in Syngas Manufacture Imperial College Press (2011.7) pp. 73 - 142
- (3) United States Environmental Protection Agency: Enforcement Alert - EPA Enforcement Targets Flaring Efficiency Violations Vol. 10 No. 5 (2012.8) pp. 1 - 4 (オンライン入手先) < https://www.epa. gov/sites/production/files/documents/flaringviolations. pdf > (参照 2017.11.14)
- (4) Glenn Jones et al. : First Principles Calculations and Experimental Insight into Methane Steam Reforming over Transition Metal Catalysts Journal of Catalysis Vol. 259 No. 1 (2008. 10) pp. 147 - 160
- (5) K. Mae : Advanced Chemical Processing Using Microspace Chemical Engineering Science Vol. 62 No. 18 - 20 (2007. 9 - 10) pp. 4 842 - 4 851
- (6) コンパクトリアクターで化学プラントの常識をくつがえす IHI 技報 第55巻第4号 2015年 12月 pp.40-41
- (7) S. D. Angeli et al. : State-of-the-art Catalysts for CH₄ Steam Reforming at Low Temperature International Journal of Hydrogen Energy Vol. 39 Issue 5 (2014.2) pp. 1 979 - 1 997
- (8) J. Sehested : Four Challenges for Nickel Steamreforming Catalysts Catalysis Today Vol. 111 No. 1
 2 (2006.1) pp. 103 - 110